# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.



#### ⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公妻

#### <sup>10</sup> 公表特許公報(A)

昭62-500943

@Int\_CI\_4

js - 1

識別記号

庁内整理番号

匈公麦 昭和62年(1987)4月16日. 審 査 請 求 未請求

D 01 F 9/12 B 01 J 23/74

A-6791-4L Z-7059-4G

予備審査請求 未請求

部門(区分) 3(5)

(全 12 頁)

の発明の名称

炭素フィブリル、その製造方法及び該炭素フィブリルを含有する組成物

の特 頤 昭61-500094

8829出 頤 昭60(1985)12月4日 **函翻訳文提出日 昭61(1986)8月5日** 

❷国際出願 PCT/US85/02390

@国際公開番号 WO86/03455

郵国際公開日 昭61(1986)6月19日

優先権主張

型1984年12月6日9米国(US)9678701

⑫発 明 者

テネツト, ハワード・ジー

アメリカ合衆国、ペンシルヴエイニア・19348、ケネツト・スクウ

エア、チャンドラー・ミル・ロード・301

വ്യ 願 人 ハイピリオン・カタリシス・イ ンターナショナル・インコーポ

アメリカ合衆国、マサチユーセツツ・02173、レクシントン、スプ

リング・ストリート・128

レイテツド

砂代 理 人

弁理士 川口 義雄 外1名

⑩指 定 国

AT(広域特許), AU, BE(広域特許), BR, CH(広域特許), DE(広域特許), DK, FI, FR(広域特 許), GB(広域特許), I T(広域特許), J P, KR, L U(広域特許), NL(広域特許), NO, SE(広域特許)

#### 請求の範囲

- 1. 約3.5~約70mmの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径 の約10.8倍を上回る長さをもち、規則的投業原子の事質的に連 税的な多層から成る外部領域と不連続な内部コア領域とを有し ており、各層とコアとがフィブリルの円柱軸の周囲に実質的に 同心に配置されていることを特徴とする実質的に円柱状の不迹 税政名フィブリル。
- 2. コアが中空であることを特徴とする緯水の範囲しに記載の フィブリル。
- 3. 内部コア領域が外部領域の規則的炭素原子よりも不規則な 投表原子を含むことを特徴とする語求の範囲!に記載のフィブ
- 4. 規則的炭素原子が黒鉛性であることを特徴とする語求の粒 四1に記載のフィブリル。
- 5、 見さが直径の約103倍を建上回ることを特徴とする請求のご 右囲しに捻紋のフィブリル。
- 6. 長さが直径の約10 倍を上回ることを特徴とする請求の疑 囲しに起娘のフィブリル。
- 7. 直径が約7~25naであることを特徴とする請求の範囲1に 記載のフィブリル。

- 8. 内部コア領域の直径が約200より大きいことを特徴とする 請求の範囲しに記載のフィブリル。
- 9. 約3.5~約10naの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径 の約10\*倍を上回る長さをもち、規則的炭素原子の実質的に連 統的な多層から成る外部領域と不連続な内部コア領域とを育し ており、各層とコアとがフィブリルの円柱軸の周囲に裏質的に 同心に配置されていることを特徴とする複数の実質的に不迹統 な炭素フィブリル。
- 10. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを 温度約850℃~約1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接 触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の 乾燥質量の比が少なくとも約100:1であることを特徴とする実 質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。
- 11. 金属含有粒子と炭素含有化合物との接触が、炭素と反応 して気体状生成物を生成し得る化合物の存在下で行なわれるこ とを特徴とする請求の範囲10に記報の方法。
- 12. 炭炽と反応し得る化合物が、CO:、H:又はH:0であること を特徴とする請求の範囲11に記収の方法。
- 13. 炭素含有化合物が一酸化炭素であることを特徴とする請 求の範囲10に記載の方法。

14. 炭素含有化合物が炭化水素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。 (2)

. .

- 15. 炭化水素が酸素を含むことを特徴とする請求の範囲14に 記載の方法。
- 16. 酸素含有炭化水素が、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノール、エタノール又はその混合物であることを特徴とする崎水の範囲15に記載の方法。
- 18. 芳香族炭化水素がベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はその混合物であることを特徴とする時水の範囲 17に記載の方法。
- 19. 炭化水素が非芳香族であることを特徴とする請求の範囲↓ 4に記載の方法。
- 20. 炭化水素がメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレン、アセチレン又はその混合物であることを特徴とする譲求の範囲 18に 記載の方法。
- 21. 全国含有粒子が、直径約3.5~約70mmの鉄-、コパルト-又はニッケル-含有粒子であることを特徴とする請求の範囲10に
- 29. 接触時間が約1分~約5分間であり、圧力が約1気圧であり、 炭素含有化合物が容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態の ベンゼンであり、温度が約1100℃であることを特徴とする請求 の範囲27に記載の方法。
- 30. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性担体に担持されていることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。
- 31. 耐火性担体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲30に記載の方法。
- 32. 適当な飲含有粒子と気体状ベンゼンとを温度約900で~約1150で、接触時間約10秒~約180分間、圧力約1/10気圧~約10気圧で接触させるステップから成り、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥質値の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする実質的に円住状の炭素フィブリルの製法。
- 33. 接触時間が約180分間であり、圧力が約1気圧であり、ベンゼンが容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態であり、温度が約900℃であることを特徴とする請求の範囲32に記載の方法。
- 34. 接触時間が約1分~約5分間であり、圧力が約1気圧であり、ペンゼンが容量比約9:1の水素:ペンゼン混合物の形態であり、 温度が約1100℃であることを特徴とする請求の範囲32に記載の

記載の方法。

- 22. 金属含有粒子が、化学的に適合性の耐火性担体に担持されていることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
- 23. 担体がアルミナであることを特徴とする助来の転囲22に記載の方法。
- 24. 担体が炭素であることを特徴とする精巣の範囲22に記録の方法。
- 25. 担体がケイ酸塩であることを特徴とする前次の範囲22に記載の方法。
- 26. ケイ酸塩がケイ酸アルミニウムであることを特徴とする 請求の範囲25に記載の方法。
- 27. 接触時間が約10秒~約180分間であり、圧力が約1/10気圧 ~約10気圧であり、金属含有粒子が鉄合有粒子であり、炭素含 有化合物がベンゼンであり、温度が約900℃~約1150℃であり、 ベンゼン対鉄合有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1で あることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
- 28. 接触時間が約180分間であり、圧力が約1気圧であり、炭素含有化合物が容量比約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約900℃であることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。

方法。

- 35. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性担体に担持されていることを特徴とする請求の範囲32に記載の方法。
- 36. 耐火性担体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲35に記述の方法。
- 31. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを 適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、金属 含有粒子が約850℃~約1800℃の範囲の温度で独立に加熱され ること及び接粒子の温度が気体状炭素含有化合物の温度より高 いことを特徴とする実質的に円性状の炭素フィブリルの製法。
- 38. 位子が虹磁放射線で加熱されることを特徴とする請求の 範囲 37に記録の方法
- 39. 請求の範囲10に記憶の方法によって製造される炭素フィブリル。
- 40. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度約850℃から約1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥虹距の比が少なくとも約100:1であることを特徴とする実質的に均一な複数の実質的に円柱状の不連続炭素フィブリルの製法。

- 41. 各フィブリルの政体が別のフィブリルの各々の直接に実 (3) 質的に等しいことを特徴とする環束の短四40に記載の方法。
- 42. 企図合有粒子が予備成形されることを特徴とする請求の 証囲40に記載の方法。
- 43. 請求の範囲40に記載の方法により製造される実質的に均一な複数の模架フィブリル。
- 44. 請求の範囲)、9、39又は43に記録の複数の炭素フィブ リルを含む複合材料。
- 45. 有機ポリマーのマトリックスを含む請求の範囲44に記載の報告対料。
- 46. 無機ポリマーのマトリックスを含む請求の範囲44に記載 の複合材料。
- 47. 金属のマトリックスを含む損求の顧明44に記載の複合材料
- 48. 緑水の範囲1、9、39又は43に記載の炭素フィブリルを 材料強化に有効な量で混入することを特徴とする構造材料の強 化方法。
- 49. 請求の範囲1、9、39又は43に記較の炭素フィブリルを 導電率向上に有効な量で混入することを特徴とする材料の導電 率向上方法。

#### 明 和 存

設器フィブリル、その製造方法及び該設案フィブリルを含有す を組成物

#### 発明の背景

本発明は、高い製面積、高い弾性ヤング率及び高い引っ張り 強さを有する風鉛炭素フィブリルの製造に係る。より特定的に は、本発明は従来の費用のかかる風鉛化温度(約2900℃)を必要 とすることなく、安値で入手し易い炭素先駆物質から触媒反応 により成長させた前記フィブリルに係る。

複類強化型複合材料は、特に強度、関さ及び制性のような機械的特性がその個々の成分又は他の非複合材料の特性に比較して優れているので、次第に重視されつつある。炭素級雄から形成された複合体は単位重量当たりの強度及び閉さが優れているので、航空宇宙学及び運動用品の分野で急速に使用されつつある。しかしながら、コストが高いために使用の拡大が阻まれている。

炭素繊維は、現状では放料フィラメントの炭素原子の異方性シートに良好な配向を確保するように注意深く維持されたテンション下で先駆物質有機ポリマー、特にセルロース又はポリアクリロニトリルの連続フィラメントを制御下に熱分解することにより形成されている。炭素繊維のコストが高いのは、子偏成

- 50. 請求の範囲1、9、39又は43に記憶の炭αフィブリルを 熱伝収率向上に有効な低で進入することを特徴とする材料の熱 伝収率向上方法。
- 51. 請求の範囲 I 、9.39又は43に記扱のフィブリルを1段類以上取り付けることを特徴とする電極又は電解コンデンサ極坂の要面級の増加方法。
- 52. 請求の範囲1、9、39又は43に記載のフィブリルに触媒を付替させることを特徴とする触媒の担持方法。
- 53. 触媒が電気化学触媒であることを特徴とする請求の範囲5 2に記載の方法。
- 54. 請求の範囲1、9、39又は13に記載の炭素フィブリルを 遮蔽に有効な風で混入することを特徴とする電磁放射線からの 物体の遮蔽方法。

形された有機破離のコスト、炭化における重量損失、炭化速度が遅く投資が高価であること、及び連続フィラメントを破壊させないようにに細心の取り扱いが必要であるためである。

先駆物質フィラメントのコスト及び重量損失を減少させるために、炭化水素ピッチファイバーを紡糸及び炭化する方法が懸命に開発されている。これまでのところ、最終生成物中に炭素原子シートの正しい配向を確保するために必要なピッチ前処理、紡糸条件及び後処理は、有機ポリマーを使用する従来方法とほぼ同程度の費用がかかっている。高い配向及び設良の特性を得るためには、どちらの方法も連続フィラメントを使用しなければならない。機種直径には8~8マイクロメートルの事実上の下限があり、これより小さいと紡糸及び後処理で過度の機能破壊が生じる。

設帯と混合される(Baker and Harris, Chemistry and Physics of Carbon, Vol. 14, 1978参照)。しばしば、最初に形成(4)れた炭帯フィラメントは、余り有機化されていない蒸炭帯の皮膜を有している。強化用として必要な高い強度及び率の特性を縮えるのは、繊維軸に対して垂直なc軸で配向された比較的広い、無鉛頭域を有しており且つ蒸炭素皮膜をほとんど又は全くもたない比較的直線状のフィラメントのみに限られる。

フィラメント状炭素の形成について記載しているほとんどの 報告は、形成されたフィラメントの具体的な型について述べて いないので、フィラメントが強化用として好適であるか否かを 判断することは不可能である。例えば、Baker他は英国特許第 1499930号(1977)中において、触媒粒子上で675~775℃でアセ チレン又はジオレフィンを分解すると炭素が形成されることを 開示している。しかしながら、これらのフィラメントの構造に ついては何ら配載していない。ヨーロッパ特許出加EP56004号 (1982)中でTatcs及びBakerはFeOx担体上でフィラメント状の炭 素を形成することについて記載しているが、同じく形成された 炭素フィラメントの構造については何らの情報も開示していな い、Bennett他は英国Atomic Energy Authority Report AERE-R7407中でアセトンの触媒分解からフィラメント状の炭素を形

かるという問題は改良するかもしれないが、繊維成長及び高温 風鉛化の2段階の工程を必要とするという欠点がある。更に、 蛮者らは時間のかかる触線製造について何ら記載しておらず、 触媒粒子は外来物質であるように思われる。より最近の研究で は触媒粒子の製造が開発されているが、この場合も触媒コア成 長と熱炭素分解との2工程は分離していない(Extended Abstracts, 16th Biennial Conference on Carbon: 523(1983))。

Tibbettsは、304型ステンレス鋼管内で950~1075℃の温度で天然ガスの熱分解により直接状の炭素銀種を形成することについて記載している(Appl.Phys.Lett. 42(8):666(1983))。繊維は、まず触媒反応により繊維の長さが増加し次に炭素の熱分解地積により厚さが増加するというKoyama及びEndoと同様の2段階で成長することが報告されている。Tibbettsは、この2段階が「オーバーラップ」していること及び熱分解によって堆積された炭素を含まないフィラメントを成長させることができないと述べている。更に、Tibbettsのアプローチは少なくとも2つの理由で工業的には実施不可能である。まず、鋼管の積低な炭化(典型的には約10時間)の後にしか繊維の成長が開始されず、鍵での全体的な繊維製造速度が遅くなる。第二に、反応管は繊維形成工程で消費されるので、工業的類似での実施は困难であ

成することについて記載しているが、同じく形成された炭素の 形態、従って強化用として好速であるかどうかについては何ら 示唆していない。

いくつかの研究者のグループは、炭化水素の触媒分解により 直線状の設備フィラメントを形成することを開示している。 Obertin, Endo及びKoyamaは、ベンゼンのような芥香族災化水 米を約1100℃の温度で金属糖媒粒子により淡米線椎に転換する ことを報告している(Carbon 14:133(1976))。 炭岩フィラメン トは、わずかに有機化された熱炭素の皮膜により包囲されたほ ば腱媒粒子の直径に等しい規則的に配列された規鉛コアを含ん でいる。 敬終フィラメント 直径は0.1~80ミクロンの 範囲であ る。箪者らは、無鉛コアが急遽に触媒反応によって成長するこ と、その結集無談案がコア上に折出すると述べているが、2つ の工程が「統計的に共在するので」分離することができないと も述べている(Journal of Crystal Crowth <u>32</u>:335(1976))。 熱 炭素で被覆された天然の繊維は強度及び剛さが低く、複合体の 強化充填材として有効ではない。フィラメント全体を高度に規 別的に配列された黒鉛炭素に転換するには、付加的な2500~ 3000℃の高温処理が必要である。この方法は、予備成形された 有機機能をテンション下で熱分解することが困難及び費用がか

りまた費用もかかる。

触媒反応により、炭化水素先驱物質を、熱分解によって堆積された熱炭素を実質的に含まない炭素フィラメントに転換できること、従って従来技術中でフィラメントの長さ増加段階と「オーバーラップ」及び「共在する」として提告されている母さ増加段階を回避できることが予期せずして発見された。この結果、マトリックスの強化、非常に高い表面積を育する建極材料の製造及び電磁輻射から物体を保護するために有効な強度の高いフィブリルを直接形成することが可能になる。

#### **売切の契約**

本発明は、約3.5~約70ナノメートル、例えば約7~25ナノメートルの突質的に一定の直径と、直径の約10°倍の長さと、規則的に配列された股素原子の多数の本質的に連続する層から成る外側領域と、分離した内側コア領域とにより特別付けられる本質的に円筒形の分離形炭素フィブリルに係り、前記層及びコアの各々はフィブリルの円筒軸に関して突質的に同心状に配置されている。好ましくは、フィブリル全体は無炭素皮膜を突質的に含まない。

フィブリルの内側コアは中空であり得るか、又は外側領域の 規則的に配列された炭素原子よりも規則性が低く無鉛性質を有 する政治原子を含有し得る。

本先明のフィブリルは、約850℃~約1200℃の温度で新過な 時間好適な圧力で、好適な金属含有粒子を好適な気体状凝累含 有化合物と接触させることにより製造され得、炭素含有化合物 と金属含有粒子との乾燥瓶盤比は少なくとも約100:1とする。

金属含有粒子と炭素含有化合物との接触は、炭素と反応して 気体生成物を生成することの可能な化合物、例えばCO。、Ⅱ,又 はⅡ,0の存在下で実施され得る。

好遊な炭素含有化合物は、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチンペンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はこれらの社合物のような芳香族炭化水素、例えばメタン、エタン、プロバン、エチレン、プロピレンもしくはアセチレン又はこれらの混合物のような非芳香族炭化水器、及び例えばホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノールもしくはエタノール又はこれらの混合物のような酸素含有炭化水深を含む炭化水素、更には一般化炭素を包含する。

好適な金銭含有粒子は、約3.5~約70ナノメートルの直径を 有する鉄、コバルト又はニッケル含有粒子であり得る。

このような粒子は、例えばアルミナ、炭素又はケイ酸アルミニウムを含むケイ酸塩の担体のような化学的に適合性の耐火性

金鳳含有粒子は予頗成形されている。

フィブリルは例えば有機ポリマー、無機ポリマー又は金属のマトリックスを有する複合体で使用することができる。一具体例においてフィブリルは強化法の構造材料に配合される。別の具体例においてフィブリルは材料の電気又は然伝導事を増加させるため、電極又は電解コンデンサプレートの表面積を増加させるため、又は物体を電磁幅射から保護するために使用され得る。

#### 図面の簡単な説明

第1 図はFe,0.から構成される触媒粒子の分散例を示す説明 図、第2 図はFe,0.から構成される触媒粒子の分散例を示す説明図、第3 図は50~150オングストロームの炭素シース中に對 人された触媒粒子を示す説明図、第4 図は100~450オングストロームの直径の多数のフィブリルを触媒担体及び反応残渣と共 に示した説明図、第5 図は約250オングストロームの直径のフィブリルを触媒担体及び反応残渣と共 に示した説明図、第5 図は約250オングストロームの直径のフィブリルを触媒担体及び反応残渣と共に示した説明図である。 企明の詳細な説明

本発明では本質的に住体状 (cylindrical)の皮器フィブリルを製造し得る。このフィブリルは約3.5から約7.0ナノメートルのほぼ一定の直径と、直径の約10<sup>9</sup>倍の長さと、規則的炭器原

担体上に担持され得る。

一具体例において、企民合有粒子の表面は例えば電磁幅系 より約850で~約1800での温度まで独立して加熱され、粒子 温度は気体状災點含有化合物の温度よりも高くする。

特定の具体例では、約1/10気圧~約10気圧の圧力で約10秒約180分の間、金属含有粒子を提案含有化合物と接触させる。この具体例では、金属含有粒子は狭含有粒子であり、気体状業含有化合物はベンゼンであり、反応時間は900℃~1150℃、設備含有化合物と金属含有粒子との比は約1000:1より大とす接触は気体状水素の存在下で実施され得る。更に、鉄含有粒は例えばアルミナスは炭素から成る化学的に適合性の耐火性体上に担持され得る。

上記方法及び接方法により製造される炭架フィブリルに加て、本発明は更に、実質的に均一数の本質的に円筒形の分盤 炭器フィブリルの製造方法に係り、該方法は、約850℃~約12 ℃の温度で好適な任力で好適な時間、好適な金属含有粒子を 適な気体状炭素含有化合物と接触させることから成り、炭素 有化合物と金属含有粒子との乾燥重量比は少なくとも約100: とする。好ましくは、こうして製造されたフィブリルの各々 相互に実質的に等しい直径を有している。一具体例において

子の多重個からなる外面領域と、別個の内部コア領域とを有り前記層及びコアの各々がフィブリルの住体軸を中心に同心的に配置されることを特徴とする。フィブリルは全体が無的接案(設被數を実質的に有さないのが好ましい。「柱体」という用ははここでは広い幾何学的意味、即ち1つの固定確談と平行にも動し且つ1つの曲線と交差する直線によって描かれる面という 這味で使用される。円叉は楕円は柱体が有し得る多くの曲線のうちの2つにすぎない。

前記フィブリルの内部コア領域は中空であり得、又は外側角域の規則的炭素原子より不規則的な炭素原子を含んでいることもあり得る。ここで使用する「規則的炭素原子」という表現に
c 物がフィブリルの性体軸とほぼ直交するような規約領域を 意味する。

一具体例では、フィブリルの長さはそのフィブリルの直径の 約10°倍より大きい。別の具体例ではフィブリルの長さはその フィブリルの直径の約10°倍より大きい。一具体例ではフィブ リルの直径は約7から約25ナノメートルの間である。別の具体 例では内部コア領域は約2ナノメートルより大きい直径を有する。

より特定的には、実質的に柱体状の不速抗炎器フィブリルを

製造するための本発明の方法は、適切な時間の間適切な圧力下で触媒、即ち適切なバラバラの金属含有粒子を適切な前駆がない。 即ち適切な気体状炭素含有化合物に約850℃から約1200℃の温度で接触させることからなる。炭素含有化合物(前服物質)対金属含有粒子(触媒)の乾燥重量ベースの比は少なくとも約100:1が適切である。

本発明では反応パラメータを適切に狙み合わせれば種々の数 素含有化合物を適切な前駆物質として使用し得ると考えられる。 ここで例示する一実施例では、前駆物質がベンゼンである。他 の適切な前駆物質としては使化水素及び一酸化炭素が考えられ る。炭化水素前駆物質は芳香族、例えばベンゼン(本明細書の 実施例)、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナ フタレン、フェナントレン、アントラセン又はこれらの混合物 であってよい。あるいは、前記炭化水器は非芳香族、例えばメ タン、エタン、プロバン、エチレン、プロピレンもしくはアセ チレン又はこれらの混合物であってもよい。前記炭化水器はま た酸素を含むもの、例えばメタノールもしくはエタノールのご ときアルコール、アセトンのごときアルデヒド、又はこれ らの混合物であってもよい。

は反応条件下で容易に活性化できれば、反応器に導入する前に 活性形態を有していなくてもよい。一選の特定前処理の条件は 使用する特定触媒及び炭素含有化合物に依存し、且つ他の前記 反応パラメータにも依存し得る。これら前処理条件の一例を下 記の実施例で示した、金属含有粒子は最適な物理的形態として、 金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩、カルボン酸塩、硝酸塩、等 の形態で析出し得る。そのためには強めて小さい均等粒子を折 出し且つ安定化させるための良く知られたコロイド技術を使用 し得る。例えば、水和酸化第2數を容易に分散し得る直径数ナ ノメートルの均等球体の形態に折出させるSpiro他の技術は触 蝶の製製に極めて適している。J. Am. Chem. SOc. 8(12):2721 -2726(1966):89(22):5555-5559及び5559-5562(1967年)参照 これらの触媒粒子は化学的に適合する耐火性サポートの上にデ ボジットし得る。このサポートは反応条件下でも堅固でなくて はならず、触媒にとって有罪でなく且つ形成役のフィブリルか ら容易に分離できるようなものでなくてはならない。アルミナ、 炭素、石英、ケイ酸塩及びケイ酸アルミニウム、例えばムライ トはいずれも適切なサポート材料である。取出しを容易にすべ く、これらサポートは好ましい物理的形態として、反応器から の出し入れが簡単な薄いフィルム又はプレートの形成を有する。

特定的影物質以外の重要な反応パラメータとしては、触媒の 組成及び前処理、触媒サポート、前駆物質温度、触媒温度、反 応圧力、滞留時間もしくは成長時間、並びに供給組成物が挙げ られる他、任意の希釈剤(例えばAr)、もしくは炭器と反応し て気体生成物を発生させ得る化合物(例えばCO1.H.又はH10) の存在及び濃度が挙げられる。反応パラメータは相互依存性が 極めて強く、反応パラメータの適切な組み合わせは特定可駆物 質問ち炭素含有化合物に依存すると劣えられる。

また、反応パラメータを適切に組み合わせれば値々の選移金属含有粒子を適切な触媒として使用し得ると考えられる。 別時点で好ましい一具体例では、金属含有粒子が約3.5から約70ナノメートルの直径を有し且つ鉄、コバルトもしくはニッケル、又はこれらの合金もしくは混合物を含む粒子からなる。

一実施照様では、炭素と反応して気体生成物を生じ得る化合物の存在下で前記金属含有粒子を炭素含有化合物に接触させる。 このような実施態様では、炭素と反応し得る化合物がCO:、II:又はII:Oからなる。

触媒粒子は適度に均等な直径を有し且つ互いに分離しているか、又は少なくとも結合の弱い集合体として結合し合うにすぎないことが望ましい。これら粒子は適切な前処理を介して、又

小さい金額粒子は反応器内での金銭含有蒸気の熱分解によって形成することもできる。例えば、フェロセン蒸気からは鉄粒子を形成し得る。この方法はフィブリル成長が反応器全体にわたって開始され、触媒粒子をサポート上に導入する場合より大きな生産性が得られるという利点を有する。

反応温度は触媒粒子がフィブリル形成活性を示す程十分に高くなければならないが、無分解炭素の形成を伴う気体状炭素含 有化合物の大きな無分解が生じないように十分低くもなければ ならない。正確な温度範囲は使用する特定触媒系及び気体状炭素含有化合物に依存する。例えば、ベンゼンは運動論理的には 約1100でまで熱向に安定しており、メタンは約950でまで、アセチレンは約500でまで安定している。気体状炭素含有化合物 の無分解が活性フィブリル形成触媒に必要な温度の近例又はそれより低い温度で生起する場合には、触媒粒子を気体炭素含有化合物の温度より高い温度に選供的に加熱し得る。この選択的 加熱は例えば電磁放射によって行ない得る。

本発明の炭素フィブリルは任意の所包圧力で製造でき、 数適 圧力は経済上の配慮によって左右される。 反応圧力は好ましく は1/10からiOata.の間である。 反応圧力はより好ましくは大気 圧である。 一英雄照母では、週間な鉄合有粒子とベンゼン(気体)とを約9:1の水素:ベンゼン混合物中約900℃の温度で約180分間割1ala.の圧力で接触させることによってフィブリルを形成する。
炭器含有化合物対鉄含有粒子の乾燥重量ベースの比は約1000:1 より大きい。別の実施態様では、適切な鉄合有粒子とベンゼン (気体)とを約9:1の水器:ベンゼン混合物中約1100℃の温度で約 1から約5分の間約1 ala.の圧力で接触させることによりフィブリルを形成する。乾燥重量ベースの炭器合有化合物対鉄含有粒子の比は約1000:1より大きい。この方法の好ましい炭脆暖はでは、鉄合有粒子を削速の如き化学的に適合した耐火性サポートによって支持する。この耐火性サポートはよって支持する。この耐火性サポートは好ましくはアルミナである。

٠.,

本発明のフィブリルは成長すると極めて黒鉛的になる。個々の黒鉛炭素層が木の年輪又は六角形の期目の金額を巻いたもののように、繊維の長手鶴を中心に同心的に配置される。通常は近径数ナノメートルの中空コアが存在し、このコアはより不規則な炭素で部分的又は全体的に埋められることもある。コアの周囲の各炭素層は数百ナノメートルにもわたって延在し得る。 隣接層の間の間隔は高解像度電子顕微鏡検査によって測定し得、単一結晶思路に見られる間隔、即ち約0.339-0.348ナノメート

ー、例えばポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル、ポリイミド、ポリフェニレン、ポリスルホン、ポリウレタンももくは エポキシ劇脂等のマトリクスも含む。好ましい具体例としては エラズトマー、熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂が挙げられる。

前記複合物のマトリクスは別の具体例では無機ポリマー、例えばセラミック材料又はポリマー無機酸化物、例えばガラスからなる。好ましい具体例としてはガラス酸粧、板ガラス及び他の成形ガラス、ケイ酸塩セラミクス並びに他の耐火性セラミクス、例えば酸化アルミニウム、炭化ケイ素、塑化ケイ素及び選化ホウ素が続けられる。

更に別の具体例では、前記複合物のマトリクスは金属である。 近切な金銭としては、アルミニウム、マグネシウム、鉛、網、 クングステン、チタン、ニオブ、ハフニウム、バナジウム、並 びにこれらの合金及び混合物が挙げられる。

本発明の収累フィブリルは他の種々の用途でも有用である。 その一例として、電極又は電解キャパシタブレートに本発明の 設累フィブリルを1つ以上取り付けてこれら電極又はプレート の表面積を増加させる方法がある。別の使用例として、本発明 のフィブリルに触媒を取り付けることからなる触媒支持法もあ る。この触媒は電気化学的触媒であり得る。 ルをほんの少し上回るにすぎないはずである。

このような小さいフィブリルの物理的特性を直接 測定する方法は無い。しかしながら前記フィブリルを含む 複合 物の盛さは、より大きい十分に思路化した炭炎に関して測定した ヤング率から予想される。

本発明は別の観点では、構造材料として使用される 複合物を含む、前述のごとき炭素フィブリルからなる複合物に係わる。 この種の複合物は熱分解もしくは非熱分解炭素又は有機ポリマ

本発明の炭素フィブリルはまた、材料の電気伝導性を向上させる方法においても有用である。この方法では電気伝導性を向上させる有効量の炭素フィブリルを当該材料に混入する。

本雅明の炭素フィブリルはまた、材料の熱伝導性を向上させる方法においても使用し得る。この方法では熱伝導性を向上させる有効量の炭素フィブリルを当該材料に違入する。

本発明の改衆フィブリルは更に、物体をជ磁放射線から遮蔽 する方法でも使用される。この方法では、有効遮蔽型の炭業フィ ブリルを当該物体に混入する。

次に実施例を挙げて本発明をより詳細に説明する。これらの 実施例は本発明の理解を助けるものとして記述したにすぎず、 請求の範囲に記載のごとき本発明を限定するものでは全くない。 実施例

#### 材料

以下の実施例で使用した以下の材料は市版の材料である。ベンゼン(試務品質)、Fe(NOs)s.9H.O(Baker Analyzed Crystal)、FeSO..7H.O(Baker Analyzed Granuliar)、KNOs(Baker Analyzed Crystal)及びNaHCOs(Baker Analyzed Crystal)はいずれらJ.T.Baker Company、Phillipsburg、New Jerseyの製品。CO(C.P.品質)はAir Products and Chemicals、inc.、Alientown、Penn-

sylvaniaの製品。KOII(C.P.ペレット)はMailinckrodt inc.、i.odi、New Jerseyの製品。実施例で使用した水は烷(8)イン水。Vycor<sup>®</sup>ガラス管はCorning Glass Works、Corning 、New Yorkの製品である。

Cabot Sterling R V-9348世衆粉末は、最小世来含血99.5%、 表面級25m<sup>\*</sup>/g、平均粒度750人、見掛け密度16&b/ft<sup>\*</sup>のファー ネスプラックである。

#### 分折

電子顕微航写真は全てZeiss EN-10電子顕微鏡による。

#### 触媒纲整物

#### 実施例1:触媒1の四製

Sugimoto及び Matijevic、 J. Colloid & Interfacial Sci.

74:227(1980)の方法でマグネタイト分散液を調製した。電子顕

変貌観察によれば、粒度は175~400人の範囲であり平均粒度は
約280人(第1 図及び第2 図)であることが判明した。

#### 実施例2:触媒2の四製

ンを5分間通気し2.0㎡の0.101½ FeSO.を注入した。混合物にアルゴンを1分間通気した。資を90℃の油浴にいれアルゴン通気を5分間推荐した。通気を中止し静止性消化(quiescent digestion)を開始した。(油浴温度のコントロールが不完全で温度が105℃に上がったので90℃に戻した)。消化線時間は2時間であった。

が改した系は白色沈毅物と遊明な上帝とに分離した。これを 遠心分離し、上海を傾消し、沈毅物を予め沪過した説イオン水 に再度懸濁させた。この操作を2回以上繰り返した。最終上帝 の中は約8.5であった。水を傾消し沈毅物にアルゴンを吹き込 んで半蛇爆し、エタノールに再度懸濁させた。

#### 

Davison SHR-37-1534 SRAアルミナ粉末の一部をVycot<sup>®</sup>管にいれ900℃の空気流中で2時間焼成した。筋のできる4インチの切合質に1gの生成物を入れ、アルミナを完全に被覆するに十分な頭の1.6½のFe(NO<sub>7</sub>)。溶液を添加した。質に菌をし発泡が停止するまで減圧した。これを排気し、余剰の液体を3ガラス焼箱フィルターで声別した。湿性ケーキをセラミックボートに入れ500℃の空気流中で1時間焼成した。

#### 実施例1:触媒1の顕製

性性損拌器を加えた4オンスの広口ガラスジャーに10gの Davison SNR-37-153.4 SRAアルミナ粉末を導入した。11,0中の 0.81Nのfe(NO,),を批拌粉末に切別過潤点まで滴下した。4.1mg が必要であった。

#### 変施例3:触媒3の期別

変施例2で得られた湿性粉末の一郎を設存を伴うジャーに入れたまま高温プレート上で加熱して乾燥させた。 MOxが発生する温度より低温に維持した。

#### 皮施例4:触媒の調製

Davison SNR-37-1534 SRAアルミナ粉末の一郎をVycor 管音で900℃の空気流中で90分間焼成した。磁性投作機を備えた4オンスの広ロジャーに1.99779の焼成A1,0,を入れた。これを提拌しながら0.81½のFe(NO,),のH,0浴液を初期湿潤点まで満下した。0.6㎡が必要であった。高温ブレート上で投搾しながら湿性粉末を乾燥した。

#### 実施例5:触媒5の調製

証ができる4インチのラテックス境液型合資で 0.44gの
Degussa Aluainiua Oxid C(発煙Al203)を計量した。質に蘇を
しアルゴンを通気してから1mlの 0.5½ KOHと1mlの 2.0½ KHO,と
6mlの予め沪過した脱イオン水とを注入した。混合物にアルゴ

遠心分離ポトルを用い、6.06gのFe(No.)...9Ⅱ,0を50歳の予め 逆過した脱イオン水に溶解した。溶液に2.52gのNaⅡCO.を添加 した。発泡が停止すると溶液にアルゴンを5分間延気した。生 破したFe.0.ブルは透明溶液であった。

Cabot Sterling R V-9348炭素粉末の一部をムライト管中のVycor<sup>®</sup>ボートでアルゴン流下で1100℃で1時間焼成した。これをアルゴン下で盆温まで放冷した。4インチの混合質に約0.25インチの周を形成するに十分な炭素を導入した。質を減圧し2元のFe.0。を添加した。発泡が停止すると音を排気し懸調液をN・ガラス焼精研斗で逆過した。ケーキを風吹しVycor 管でアルゴン流下で500℃で1時間加熱した。

#### 実施例8:触媒8の調製

4インチの取合容中で 0.4876gの焼成 Cabot Sterling R V-9348世 光粉末を減圧し 2.0配の 0.8i型 Fe(NO.) n 溶液を添加した。 発泡が停止すると容を排気しケーキを風乾した。

#### 艾施例9:触媒9の期製

(赤外線用 KBRディスクを製造するために)ステンレスダイで Cabot Sterling R V-9348の 粉末を圧縮してペレットを形成した。 0.129のペレットを4インチの収合資中で設正し(実施例7と同様にして)新しく調製した0.05歳のFe.0.ゾルを添加した。 資 を排気し固体を風乾した。

#### 皮施例10:蚰蜒10の調製

(9)

4インチ取合管中で空気中で900℃で2時間焼成したDavison SNR-37-1534 SRAアルミナ0.23gを減圧し(実施例7と同様にして) 折しく調製した2.0歳のFe.0,ソルを添加した。管を排気し、N-ガラス焼結フィルターで固体を逆別した。ケーキを風乾した。 フィブリル合成変験

#### **契施例11~23**

実施例11~23はフィブリル合成実験に関する。表1は実験条件及び結果の要約である。特に注釈がなければ、フィブリル前駆物質は約9:1の水業:ベンゼン混合物の形態で使用されるベンゼンであり、ガス流速は、II.及びArの場合は300៧/分、CO/Hzの場合はCOは300៧/分でHzは100㎡/分、(容重比が約9:1の)Ar/Co-II。又はIIz/Co-II。の場合は20℃のベンゼンに適すAr又はHzは300㎡/分である。反応器をアルゴンで少し掃気して空気と水業とを常に分離しておいた。各実験のプロトコルは同じである。このプロトコルを実施例11.15及び28に関して詳述する。

#### (a) <u>実施例 [i</u>

実施例1の方法で調製した触媒を超音波によって水に分散さ

四型し電子類放棄で観察した。電子類散競写真によれば、直径 100~450人の多数のフィブリルが確認された(第4回)。

#### (c)实施例28

実施例3で四製した触媒をセラミックボート中で分散させた。ボートを実施例11で使用したのと同じ電気炉内の1インチのムライト管に入れた。

炉の温度を15分間を要して盆温から500℃に上昇させ空気下500℃に60分間維持した。反応器をアルゴンで少し掃気した。次に水素下で20分間を要して温度を500℃から900℃に上昇させこの水素流下で900℃に60分間維持した。次に同じ水素流下で温度を更に20分間で1100℃に上昇させた。

次に気体流をベンゼン飽和水素に代えて1100℃に5分間維持 した。アルゴン下で窒温に冷却し実施例11の手順でサンブルを 調製し電子顕微鏡で観察した。電子顕微鏡写真によれば、直径 30~300人の多数のフィブリルが確認された(第5 図)。 世セラミックボートに移した。ボートを登温の電気炉内の1インチのVycor®での中央に配置した。アルゴン流下で15分間を繋 して放媒を登温から500℃に加熱した。この温度で気体混合物 は水帯:ベンゼン(9:1)混合物に変化した。この和成物を60分間で反応器に導入した。

世化水素流を停止しアルゴンで塑像し反応器を室温まで放冷した。ボートを資から取り出しボートから多型の炭素を揺き取った。この炭素を超音波によってエタノールに分散させ10点のサンブルを電子顕微鏡で観察した。顕微鏡写真によれば、ほとんどの鉄粒子が50~150人の炭素被覆に封入されていた(第 3 図)。

#### (b) 実施例15

実施例2で調製した触媒をセラミックボート中で分散させた。ボートを実施例11で使用したのと同じ電気炉内の1インチ Vycor 管に入れた。

炉の温度を室温から500℃に上昇させ空気下500℃に60分間維持した。反応器をアルゴンで少し掃気した。次に水業下で15分間を要して温度を500℃から900℃に上昇させ、水業流下900℃に60分間維持した。

次に気体流をベンゼン約和水素に代えて900℃に180分間維持 した。アルゴン下で窒温に冷却し実施例11の手順でサンプルを

<u>表1</u>:フィブリル合成実験

爽施例	成長温度	触媒	成長時間	予処理条件	717	ノリル
香号	(°C)	番号	(分)		有	無
11	500	1	60	15分間で25-500℃(Ar)		無
1 2	750	1 1	420	40分間で23-750℃(Ar)		無
13	800	3	15	15分間で22-500℃(空気)		Mŧ
				60分間500℃(空気)		
				15分間で500-900℃(Ⅱ₁)		
				60分間900℃(H.)	•	
				11分間で900-800℃(Ⅱ₂)		
14	900	1 *	180	20分間で26-350℃(Ⅱ.)	有	
				15分間350℃(H.)		
				10分間で350-400℃(CO/N。)		
				210分間400℃(CO/N.)		
				26分間で400-900℃(Ar)		
15	900	2	180	60分間500℃(空気)	存	
				15分間で500-900で(H.)		
				60分間900℃(H₂)		
16	900	4	180 .	35分間で24-900℃(Ar)	育	
				60分間900℃(Ⅱ.)		
17	900	3	15	15分開で80-500℃(空気)		無
			-	60分間500℃(空気)		

特表昭	62-	500943	3 (10)
-----	-----	--------	--------

											<b>特末曜62-500943</b>	(10)
				15分回で500-900℃(Ⅱ.)							60分間500℃(空気)	
				60分間900℃(II,)	(10)						30分間で500-1100℃(Ⅱ,)	
18	900	3	60	15分間で22-500℃(空気)		АЦ					30分間1100℃(8.)	
				60分間500℃(空気)			26	1100	9	1	10分間で140-500℃(Ar)	無
				10分間で500-750℃(8.)							605)即500℃(Ar)	
				705}M750℃(H.)							26分間で500-1100℃(Ⅱ.)	
				15分間で150-500℃(Ⅱ・)							80分間1100℃(Ⅱ,)	
				60分間500℃(Ar/C.H.)			273	1100	5	5	20分間で25-500℃(Ar)	無
				90分間500℃(Ⅱ.)							20分間で500-900℃(Ⅱ*)	
				20分間で500-900℃(8.)							60分間900℃(H.)	
19	900	9	60	30分間で90-900℃(Ⅱ.)		無					15分間で900-1100℃(州。)	
				60分間900℃(Ⅱ.)			28	1100	3	5	15分間で25-500℃(空気)	有
				25分間900℃(Ar)							60分間500℃(空気)	
20	900	1	60	25分間で26-900℃(Ar)		無					20分間で500-900℃(Ⅱ。)	
21	900	1	5	20分間で220-900℃		無			•		60分間900℃(出+)	
22	1000	1	5	30分間で252-1000℃(År)。		無					20分間で900-1100℃(Ⅱ,)	
23	1000	1	120	85分間で31-1000℃(li,/C。	H.)	無	29	1100	3	1	10分間で85-500℃(空気)	有
24	1100	5	5	15分間で24-500℃(Ar)		無			•		60分間500℃(空気)	
				15分間で500-900℃(₭。)							20分間で500-900℃(Ⅱ。)	
				60分間900℃(Ⅱ.)							60分間900℃(Ⅱ。)	
				15分間で900-1100℃(H₁)							10分間で900-1100℃(№,)	
25	1100	10	1	55分間で24-500℃(空気)	-	無	30	1100	6	5	15分間で42-500℃(Ar)	有
				15分間で500-900℃(Ң.)			表 11	こ関する。	即注			
				60分間900℃(Ⅱ.)			i. A	女媒(は、	H.下で	10分	間で27-350℃に加熱し、(	0/8.下で30
				15分間で900-1100℃(H.)			分間	で 350 - 50	00℃に	加熱	し、CO/H.下で240分間508	℃に維持し、
31	1100	3	5	20分間で26-500℃(空気)		無	使用	以前に室	温に冷	卸し	た。	
				60分間500℃(空気)			2. A	は煤 ! は 炭	素微维	に担	持させた。	
				10分間で500-750℃(8:)			3. 4	<b>有18:1の</b> i	H . : C . 11	・そ 供	給した。	
				60分間750℃(Ⅱ₂)								
				10分間で750-500℃(Ң.)								
				80分間500℃(Ar/C.II.)								
				90分間500℃(Ⅱ.)								
				30分間で500-1100℃(Ar)								
32	1150	8	1	20分間で98-500℃(År)		無						
				60分間500℃(Ar)								
				10分間で500-750℃(Ⅱ:)				-				
				30分間750℃(₭₂)								
				20分間で750-1150℃(Ar)								
				15分間1150℃(Ar)								
33	1150	1	1	45分間で30-1150℃(H。)		M						

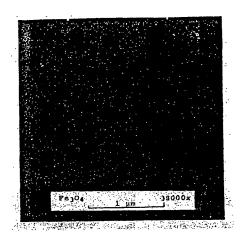
15分間[1150℃(Ⅱ.)

特表昭62-500943 (11)

PIG. 1

(11)

FIG. 2



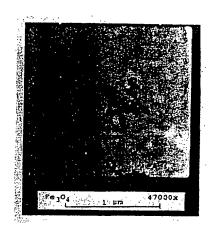
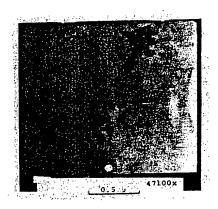
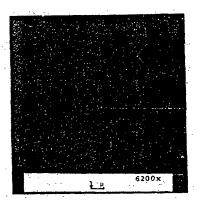


FIG. 3

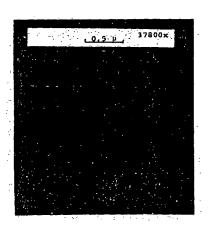
FIG. 4





(12)

国際調査報告



				International As	-	FCT/	US95/na	200
I, CLASS	DIFICATION O	PROMET MATTI	IR till sorrest close					
INT.	CL.4 37	2B 9/00	DFC) or to beth #e	word Chapdeston	and IPC			
U.S.	CL. 42?	/249, 255.	1: 428/35	57. 376. 1	108. 40	19		
	-					<u> </u>		
			Windows Dogume	mission Laurence .				
to cole et	on Brotton			Classification Semi	-			
	1							
U.3	5. 4	27/216. 24	9. 255.11	429/367.	376.	<u> 198,</u>	408	
		Documentos to see Estant to	on Secretary other	ne proper to the	Florida Spare	Red *		
m. 00 CU	MENTS CON		ELEVANT "					
spadoul .	CHANGE O	Decument, 10 with in	excesse, where see	proprieta, el lito rais		• • •	Paterone to Ci	Ha. 1
. 1		h 200 201						
^		4,397,901	09 AUGUS	r 1983				
Α .	US. A.	4.472.454	(CCMMISS	ARIAT a 1	'ENERO	ΞI	}	
- 1	}		ATOMIQUE	:) 18 SEPT	REGIE	1984	i	
,							ł	
							Į.	
							į	
i	i						}	
							ļ	
							l	
i	i						į	
							l l	
							ĺ	
- 1	i						[	
	!						!	
	!						i	
							!	
- 1							i	
							ļ	
1	ĺ						1	
- 1	l						!	
í	i						i	
	<u> </u>							
.V. 400		ded decuments: ** he accord state of the	art abica is see	or standy		on confli	to the special section of the special section is the special section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the secti	HAUGE DE
		ha gararat state of the paracular sparança						
		سابه ده مد فسادالشيم ه		cannon be cannon be "X" pacomore	-		s; the claimer	
"L" 404	union which me	r throw double on pr (abilish the publication can reason (as agasti	ioms claimfal er	-	inventors ste			
			ved)	"Y" document cannot be document manie, bus			o; the ctrimes	-
*0* dad	urrord referring t		247, 117iBBlen or	document mests, tur			or mare other	
9104				in ine art.				
		arter to the Internette.						
7 (		prior (g she internede y data claimed		-4- 400				
V. CERT	IFICATION							
V. CERT	IFICATION	gater (a the laternade, y date claimed		Dete of Malking o	od INIa insaem			
Y CERT	PICATION Actual Complete	New of the Internations		Dete of Malking o				
7 (25) V. CERT Date of Vic	HOLTERS	ter of the internations		0	3 MAR	1986		
V. CERT	PICATION Actual Complete	ter of the internations		Date of Marking of O	3 MAR	1986	Se a	

### 平成 1.2.20 発行

手統補正酶

昭和63年7月/5日

特許庁長官 吉 田 文 穀 殿

通

昭和61年特許順第500094号 1. 事件の表示

炭索フィブリル、その製造方法及び該炭素 2. 発明の名称

フィブリルを含有する粗成物

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

> ハイピリオン・カタリシス・ 名 称 インターナショナル・インコーポレイテツド

東京都新宿区新宿 1丁目 1番14号 山田ビル 4.代理人 (郵便番号 160) 電話 (03) 354-8623 л о в 🗯

(ほか1名)

5. 補正命令の日付 白 発 6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象



8、福正の内容

•

- (1) 請求の範囲を別紙の通り補正する。
- 明細割中、第1頁第5行に「黒鉛炭素」と (2) あるを、「黒鉛質炭素」と補正する。

特許法第17条第1項又は第17条の2の規定

昭和61年特許願第500094号(特表昭62-

500943号、昭和62年 4月16日発行公表特許

公報) については特許法第17条第1項又は第17条の2

の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。

識別記号

庁内整理番号

A-6791-4L

Z - 8 0 1 7 - 4 G

による補正の掲載

Int.Cl.

D01F 9/12

B01J 23/74

- (3) 同中、第1頁下から第7行に「使用」とあ るを、「その使用」と補正する。
- (4) 同中、第1頁下から第5行に「現状では最 終フィラメントの」とあるを、「現在、最終フィ ラメントにおいて」と補正する。
- (5) 同中、第1頁下から第4行に「シートに良 好な配向を確保するように」とあるを、「シート の良好な配向が確保されるように、」と補正する。
- (6) 同中、第1頁最下行~第2頁第1行に「予 備成形された」とあるを、「予じめ成形される」 と補正する。
- (7) 同中、第2頁第3行に「ようにに細心の」 とあるを、「ように細心の」と補正する。

同中、第2頁下から第6行に「気体を含有 する炭素種の〕とあるを、「各種の炭素含有気体 を」と補正する。

明細書及び請求の範囲

- (9) 同中、第2頁下から第5行に「触媒分解反 応により」とあるを、「触媒分解して」と補正す
- (10) 同中、第2頁下から第2に「一般に、フィ ラ」とあるを、「一般に、いくつかのフィラ」と 補正する。
- (11) 同中、第3頁第1行に「混合される」とあ るを、「混合されている」と補正する。
- (12) 同中、第3頁第4行に「強度及び率」とあ るを、「強度及び弾性率」と補正する。
- (13) 同中、第3頁第13行に「炭素」とあるを、 「炭素フィラメント」と補正する。
- (14) 同中、第3頁下から第4行に「同じく」と あるを削除する。

- 3 -

· - 2 -

(15) 同中、第3頁下から第3行に「何らの」と あるを、「同様に何らの」と補正する。 (2)

. .

- (16) 周中、第4頁第1行に「周じく」とあるを 削除する。
- (17) 周中、第4頁第2行に「何ら」とあるを、 「周様に何ら」と補正する。
- (18) 同中、第4頁第12~13行に「成長すること、 その結果」とあるを、「成長し、」と補正する。
- (19) 同中、第4頁下から第5行に「天然の」と あるを、「生の」と補正する。
- (20) 同中、第4頁下から第2行に「予備成形された」とあるを、「予じめ成形されている」と補正する。
- (21) 同中、第5頁第1行に「問題は」とあるを、 「問題を」と補正する。
- (22) 同中、第5頁第3行に「時間のかかる」とあるを、「曳要な」と補正する。

- 4 -

を、「別個の」と補正する。

- (32) 同中、第6頁第15行に「分離形」とあるを、 「質々の」と補正する。
- (33) 同中、第6頁下から第4行に「皮膜」とあるを「被膜」と補正する。
- (34) 同中、第6頁最下行〜第7頁第1行に「規則性が低く黒鉛性質を有する炭素原子を含有し得る。」とあるを、「規則性が低い。外側領域の規則的に配列された炭素原子は、本質的に黒鉛性質を有する。」と補正する。
- (35) 周中、第7頁下から第5行に「炭化水素を含む」とあるを、「炭化水素等の」と補正する。
- (36) 周中、第7頁下から第2行に「炭素又は」とあるを、「炭素、又は」と補正する。
- (37) 周中、第7頁最下行及び第8頁第1行に「担体」とあるを、それぞれ「支持体」と補正する。

平成 1.2.20 発行

- (23) 周中、第5頁第4行に「外来物質」とあるを、「他から入手したもの」と補正する。
- (24) 周中、第5頁第6行に「分解」とあるを、 「析出」と補正する。
- (25) 周中、第5頁第12行に「堆積」とあるを、 「析出」と補正する。
- (26) 周中、第5行第14~15行に「堆積された」 とあるを、「折出する」と補正する。
- (27) 同中、第5頁下から第4行の「緩慢な」と あるを、「遅い」と補正する。
- (28) 同中、第6行第2~3行に「堆積された」 とあるを、「析出する」と補正する。
- (29) 同中、第6頁第8行に「保護するために」 とあるを、「保護するのに」と補正する。
- (30) 同中、第6頁第12行に「約10<sup>2</sup> 倍」とある を、「約10<sup>2</sup> 倍以上」と補正する。
- (31) 同中、第6頁第14行に「分離した」とある - 5 -
- (38) 同中、第8頁第4行に「温度は」とあるを、 「温度を」と被正する。
- (39) 同中、第8頁第8行に「反応時間」とある を、「反応温度」と補正する。
- (40) 同中、第8頁第11行に「炭素から成る」と あるを、「炭素の」と補正する。
- (41) 同中、第8頁第11~12行に「担体」とあるを、「支持体」と補正する。
- (42) 同中、第8頁第14行に「均一数」とあるを、 「均一な複数」と補正する。
- (43) 同中、第8頁第14行に「分離形」とあるを 削除する。
- (44) 同中、第9頁第4行に「強化法の」とある を、「強化用に」と補正する。
- (45) 同中、第9頁第7行の「ため、」と「又は」との間に、「触媒用の担体を提供するため、」を 挿入する。

6. 長さが直径の的 10<sup>4</sup> 倍を上回ることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のフィブリル。 (3)
7. 直径が約 7~25 naであることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のフィブリル。

.

8. 内部コア領域の直径が約2mmより大きいことを特徴とする請求の範囲1に記載のフィブリル。
9. 箇々の炭素フィブリルが、約3.5~約70mmの
範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約10<sup>2</sup>
倍を上回る長さをもち、規則的炭素原子の実質的
に連続的な多層から成る外部領域と別個の内部コア領域とを有しており、各層とコアとがフィブリルの円柱軸の周囲に実質的に同心に配置されていることを特徴とする複数の炭素フィブリル。

10. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度的 850℃~約1200℃の範囲で適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥重量

- 2 -

ノール又はその混合物であることを特徴とする簡素の範囲 15に記載の方法。

- 17. 炭化水素が芳香族であることを特徴とする 請求の範囲14に記載の方法。
- 18. 芳香族炭化水素がベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はその混合物であることを特徴とする顕求の範囲17に記載の方法。
  19. 炭化水素が非芳香族であることを特徴とする額求の範囲14に記載の方法。
- 21. 金属含有粒子が、直径的 3.5~約70nmの鉄、コパルト又はニッケル含有粒子であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

の比が少なくとも約 100:1であることを特徴と

する実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。

- 11. 金属台有粒子と炭素合有化合物との接触が、炭素と反応して気体状生成物を生成し得る化合物の存在下で行なわれることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
- 12. 炭素と反応し得る化合物が、CO2、H2 又はH2Oであることを特徴とする請求の範囲11 に記載の方法。
- 13. 炭素含有化合物が一酸化炭素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
- 14. 炭素含有化合物が炭化水素であることを特徴とする顕求の範囲10に記載の方法。
- 15. 炭化水素が酸素を含むことを特徴とする簡素の範囲14に記載の方法。
- 16. 酸素含有炭化水素が、ホルムアルデヒド、 アセトアルデヒド、アセトン、メタノール、エタ

- 3 -

- 22. 金配含有粒子が、化学的に過台性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。
- 23. 支持体がアルミナであることを特徴とする
  請求の範囲22に記載の方法。
- 24. 支持体が炭素であることを特徴とする請求の範囲 22に記載の方法。
- 25. 支持体がケイ酸塩であることを特徴とする 請求の範囲22に記載の方法。
- 26. ケイ酸塩がケイ酸アルミニウムであることを特徴とする請求の範囲25に記載の方法。
- 27. 接触時間が約10秒~約 180分間であり、圧力が約1/10気圧~約10気圧であり、金属含有粒子が鉄含有粒子であり、炭素含有化合物がペンゼンであり、温度が約 900℃~約1150℃であり、ペンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする請求の範囲10に

平成 1.2.20 発行

- (47) 周中、第9頁最下行に「約10<sup>2</sup> 倍」とある を、「約10<sup>2</sup> 倍以上」と補正する。
- (48) 同中、第10頁第1行に「多重層」とあるを、 「多脳」と補正する。
- (49) 同中、第10頁第3~4 行に「熱的炭素保護 被膜」とあるを、「熱炭素被膜」と補正する。
- (50) 同中、第10頁最下行に「不選続」とあるを、 「窗々の」と補正する。
- (51) 同中、第13頁第3 行に「特定」とあるを削除する。
- (52) 同中、第13頁下から第8行、第7行、第3 行及び第2行に「サポート」とあるを、それぞれ 「支持体」と補正する。
- (53) 同中、第13頁下から第7行に「条件下でも」 - 8 -
- (60) 向中、 第16頁第9行に「デポジット」とあるを、「析出」と補正する。
- (61) 同中、第17頁下から第5行に「キャパシタ プレート」とあるを「キャパシタープレート」と 裾正する。
- (62) 向中、第17頁下から第2行に「支持法」と あるを、「担持法」と補正する。
- (63) 同中、第18頁下から第2行に「Baker Company」とあるを、「Baker Chemical Company」 と補正する。
- (64) 同中、第19頁第10行に「162 b/ft<sup>2</sup> 」とあるを、「162 b/ft<sup>3</sup> 」と補正する。
- (65) 同中、第20頁第9 行に「触媒の調製」とあるを、「触媒4の調製」と補正する。
- (66) 同中、第23頁第8 行に「実施例11~23」と あるを、「実施例11~33」と補正する。

(54) 同中、第14頁第7~8 行に「熱分解炭素の 形成を伴う気体状炭素含有化合物の」とあるを、

とあるを、「条件下で」と補正する。

「気体状炭素含有化合物の熱分解炭素の形成を伴う」と補正する。

- (55) 同中、第14頁第10行に「運動論理的」とあるを、「運動論的」と補正する。
- (56) 同中、第15頁第7行に「1から」とあるを、「1分から」と補正する。
- (57) 同中、第15頁第10~11行に「耐火性サポートによって支持する。」とあるを、「耐火性支持体に担持する。」と補正する。
- (58) 向中、第15頁第11行に「サポート」とある を、「支持体」と補正する。
- (59) 同中、第16頁第6~7行に、「本質的に…… …不連続」とあるを、「実質的に均一な複数の実 質的に柱体状の」と補正する。

- 9 -

#### 新求の範囲

- 1. 約 3.5~約70nnの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約10<sup>2</sup> 倍を上回る長さをもち、 規則的炭素原子の実質的に連続的な多層から成る 外部領域と別個の内部コア領域とを有しており、 名層とコアとがフィブリルの円柱軸の周囲に実質 的に同心に配置されていることを特徴とする実質 的に円柱状の簡々の炭素フィブリル。
- 2 コアが中空であることを特徴とする請求の 範囲1に記載のフィブリル。
- 3. 内部コア領域が外部領域の規則的炭素原子よりも不規則な炭素原子を含むことを特徴とする 請求の範囲 1 記載のフィブリル。
- 4. 規則的炭素原子が黒鉛性であることを特徴とする簡求の範囲1に記載のフィブリル。
- 5. 長さが直径の約10<sup>3</sup> 倍を上回ることを特徴とする欝求の範囲1に記載のフィブリル。

記載の方法。

- 28. 接触時間が約 180分間であり、圧力が約 1 気圧であり、炭素含有化合物が容量比約 9 : 1 の水素: ペンゼン混合物の形態のペンゼンであり、温度が約 900℃であることを特徴とする請求の範囲 27に記載の方法。
- 29. 接触時間が約1分~約5分間であり、圧力が約1気圧であり、炭素含有化合物が容量比約9:1の水素:ペンゼン混合物の形態のペンゼンであり、温度が約1100℃であることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。
- 30. 鉄合有粒子が化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲27に記載の方法。
- 31. 耐火性支持体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする簡求の範囲30に記載の方法。
- 32. 過当な鉄含有粒子と気体状ペンゼンとを温

- 6 -

- 36. 耐火性支持体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする節求の範囲 35に 記載の方法。
- 37. 過当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを適当な圧力下て適当な時間接触させるステップから成り、金属含有粒子が約 850℃~1800℃の範囲の温度に独立に加熱されること及び該粒子の温度が気体状炭素含有化合物の温度より高いことを特徴とする実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。
- 38. 粒子が電磁放射線で加熱されることを特徴とする請求の範囲37に記載の方法。
- 39. 請求の範囲10に記載の方法によって製造される放素フィブリル。
- 40. 適当な金属含有粒子と適当な気体状炭素含有化合物とを温度的 850℃から約1200℃の範囲で 適当な圧力下で適当な時間接触させるステップか ら成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥重

度的 900℃~約1150℃、接触時間的10秒~約 180分間、圧力約1/10気圧~約10気圧で接触させるステップから成り、ペンゼン対鉄台有粒子の乾燥組量の比が少なくとも約1000: 1 であることを特徴

とする請求の範囲10に記収の方法。

- 33. 接触時間が約 180分間であり、圧力が約 1 気圧であり、ペンゼンが容量比約 9 : 1 の水素:ペンゼン混合物の形態にあり、温度が約 900℃であることを特徴とする請求の範囲 32に記載の方法 34. 接触時間が約 1 分~約 5 分間であり、圧力が約 1 気圧であり、ペンゼンが容量比約 9 : 1 の水素:ペンゼン混合物の形態にあり、温度が約 1100℃であることを特徴とする請求の範囲 32に記載の方法。
- 35. 鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする簡求の範囲32に記載の方法。

- 7 -

望の比が少なくとも的 100:1であることを特徴とする実質的に均一な複数の実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。

- 41. 名フィブリルの直径が別のフィブリルの各々の直径に実質的に等しいことを特徴とする請求の範囲40に記載の方法。
- 42. 金属含有粒子が予備成形されることを特徴とする請求の範囲40に記載の方法。
- 43. 請求の範囲40に記載の方法により製造される実質的に均一な複数の炭素フィブリル。